



Semestre 1					Semestre 2								
MEC3		AULA DE GRUPO R0.5			MEC3		AULA DE GRUPO R0.5						
lunes	martes	miércoles	jueves	viernes	lunes	martes	miércoles	jueves	viernes				
08:30	Electrotecnia M2.3 (lab.electrotecnia)	Tecnología electrónica II R0.5	Cálculo y diseño de máquinas R0.5	Tecnología electrónica II M2.2 (lab.instru.electr)	Procesos de fabricación I M0.4 (lab.metrologia)	08:30	08:30	Procesos de fabricación II R0.5	Electrónica de potencia M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación II R0.5	Electrónica de potencia R0.5	08:30	
10:20						10:20	10:20					10:20	
10:40	Electrotecnia M2.3 (lab.electrotecnia)	Regulación y control automático M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación I R0.5	Tecnología electrónica II M2.2 (lab.instru.electr)	Procesos de fabricación I M0.4 (lab.metrologia)	10:40	10:40	Instrumentación electrónica M2.2 (lab.instru.electr)	Sistemas y máquinas fluidomecánicas R0.5	Electrónica de potencia M2.1 (lab.potencia)	Procesos de fabricación II R0.5		10:40
12:30						12:30	12:30						12:30
12:45	Cálculo y diseño de máquinas R0.5	Regulación y control automático M2.1 (lab.potencia)	SEMINARIO B1/B2 MAGNA / M2.6	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Regulación y control automático R0.5	12:45	12:45	Instrumentación electrónica M2.2 (lab.instru.electr)	Sistemas electrónicos programables M2.2 (lab.instru.electr)	SEMINARIO B1/B2 MAGNA / M2.6	ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Instrumentación electrónica R0.5	12:45
14:30						14:30	14:30						14:30
15:30			Electrotecnia M3.5			15:30	15:30			Sistemas y máquinas fluidomecánicas/Sistemas electrónicos programables M0.3 (lab.fluidos)/M2.2			15:30
17:20						17:20	17:20						17:20
17:40						17:40	17:40			Sistemas y máquinas fluidomecánicas/Sistemas electrónicos programables M0.3 (lab.fluidos)/M2.2			17:40
19:30						19:30	19:30						19:30